

保存科学研究領域 修士課程受験生各位

システム保存学研究領域 修士課程受験生各位

試験当日の新型コロナウイルス感染症対策への  
ご協力のお願い

2022.09.02

東京藝術大学大学院美術研究科  
文化財保存学専攻(保存科学研究領域)  
文化財保存学専攻(システム保存学研究領域)

9月20日からの当研究領域の入学試験受験にあたり、首記の件に関して以下のご協力をお願いいたします。

1. 当日はマスクを持参し、試験場内では常時着用してください。マスクの着用のない方は受験を遠慮いただく場合があります。
2. 試験会場内ならびに受験生控室には感染症対策として換気、パーティションの設置などをおこなうことを予めご承知ください。
3. 当日は来学前に各自で検温をおこない、37.5℃未満であることを確認願います。以下の症状のある方は受験をご遠慮ください。
  - ・ 37.5℃以上の発熱のある方
  - ・ 咳、喉の痛みなど風邪の症状のある方
  - ・ 腹痛、下痢などの症状のある方
  - ・ 新型コロナウイルス感染症に罹患し、治癒していない方
  - ・ 試験日直前に保健所等から濃厚接触者に該当するとされた方※ただし、学生募集要項表紙裏に記載されている条件を満たす無症状の濃厚接触者の場合、受験できます。該当者は事前に美術学部教務係までご連絡ください。  
(Tel : 050-5525-2122 / E-mail : bijutsu.kyomu@ml.geidai.ac.jp)
4. 試験会場に入室前に試験監督が非接触型体温計で検温をおこないます。
5. 試験会場の窓を開放し換気をおこなうことがあります。室温変化に対応できる服装で受験願います。
6. 熱中症等の予防を目的にペットボトル飲料(中身のみえるものに限る。炭酸飲料は不可)の持ち込みを認めます。
7. 感染症法等の法令に基づき公的な行政機関等から個人情報の提供要請があった

場合、個人情報を提供する場合があります。

以上